Legenda:
O4 - ul.Oczapowskiego 4
O5 - ul.Oczapowskiego 5
O11 - ul. Oczapowskiego 11
O13 - ul. Oczapowskiego 13
H10 - ul. Heweliusz 10
H14 - ul. Heweliusza 14
S46A - ul. Słoneczna 46A
S54 - ul.Słoneczna 54
s.(Nazwa Katedry) - sala katedry

Plan wykonali:

Wiesław Komar

Wojciech Miąskowski

Magdalena Zielińska

Podpis przedstawiciela samorządu studenckiego:

Zatwierdził:

ROK		GRUPA	
I	Mechatronika	I	1
			2
		II	3
			4
		III	5
			6
		IV	7
			8
		V	9
II	Mechatronika	I	1
			2
		II	3
			4
		III	5
			6
III	Mechatronika	I MS	1
			2
		II MP	3
			4
		III MP	5
			6
IV	Mechatronika	I MS	1
			2
		II MP	3
		III MP	4

SPIS KATEDR:

KBEPiM - Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
- ul. Oczapowskiego 11
KEEEiA - Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki
- ul. Oczapowskiego 11
KIB - Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa
- ul. Oczapowskiego 11
KIS - Katedra Inżynierii Systemów
- ul. Heweliusza 14
KMRiPS - Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań
- ul. Oczapowskiego 11
KMiPKM - Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
- ul. Oczapowskiego 11
KMiETI - Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej
- ul. Słoneczna 46A
KPB - Katedra Podstaw Bezpieczeństwa
- ul. Heweliusza 10
KTMiM - Katedra Technologii Materiałów i Maszyn
- ul. Oczapowskiego 11

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

PONIEDZIAŁEK

7^{15}-8	8^{15}-9	9^{15}-10	10^{15}-11	11^{15}-12	12^{15}-13	13^{15}-14	14^{15}-15	15^{15}-16	16^{15}-17	17^{15}-18	18^{15}-19	19^{15}-20
			9^{45} – 11^{15} Matematyka W s.107/O13	11^{30} – 13^{00} Wstęp do mechatroniki W s.14/H14		13^{30} – 20^{00} Przedmioty humanistyczne i społeczne						
	8^{00} – 9^{30} Silniki spalinowe ćw. s.1/H14		9^{45} – 11^{15} lab. Elektronika s. A219/O11	11^{30} – 13^{00} Automatyka lab. s.A204/O11				15^{00} – 16^{30} lab. Eksploatacja masz. s. D4/O11		17^{30} – 19^{00} lab. Silniki spalinowe s. KMIETI		
			9^{45} – 11^{15} lab. Elektronika s. A219/O11					15^{00} – 16^{30} lab. Eksploatacja masz. s. D4/O11		17^{30} – 19^{00} lab. Silniki spalinowe s. KMIETI		
	8^{00} – 9^{30} Silniki spalinowe ćw. s.1/H14		9^{45} – 11^{15} Automatyka lab. s.A204/O11	11^{30} – 13^{00} lab. Elektronika s. A219/O11			14^{00} – 15^{30} lab. Silniki spalinowe s. KMIETI		16^{45} – 18^{15} lab. Eksploatacja masz. s. D4/O11			
				11^{30} – 13^{00} lab. Elektronika s. A219/O11			14^{00} – 15^{30} lab. Silniki spalinowe s. KMIETI		16^{45} – 18^{15} lab. Eksploatacja masz. s. D4/O11			
	8^{00} – 9^{30} Automatyka lab. s.A204/O11		9^{45} – 11^{15} Silniki spalinowe ćw. s.1/H14			13^{15} – 14^{45} lab. Elektronika s. A219/O11		15^{45} – 17^{15} lab. Silniki spalinowe s. KMIETI			18^{30} – 20^{00} lab. Eksploatacja masz. s. D4/O11	
						13^{15} – 14^{45} lab. Elektronika s. A219/O11		15^{45} – 17^{15} lab. Silniki spalinowe s. KMIETI			18^{30} – 20^{00} lab. Eksploatacja masz. s. D4/O11	
	8^{00} – 9^{30} lab. Robotyka s. 20/S46A			11^{30} – 13^{00} Projekt przejściowy lab. s.A108/O11				15^{45} – 17^{15} PKM proj. s.E131/O11				
	8^{00} – 9^{30} lab. Robotyka s. 20/S46A											
	8^{00} – 9^{30} Projekt przejściowy lab. s.A108/O11		9^{45} – 11^{15} lab. Robotyka s. 20/S46A							17^{30} – 19^{00} PKM proj. s.E131/O11		
			9^{45} – 11^{15} lab. Robotyka s. 20/S46A									
			9^{45} – 11^{15} Projekt przejściowy lab. s.A108/O11	11^{30} – 13^{00} lab. Robotyka s. 20/S46A								
				11^{30} – 13^{00} lab. Robotyka s. 20/S46A								
			9^{45} – 11^{15} Diagnostyka pokładowa lab. s.19/S46A				14^{30} – 16^{45} Sztuczna inteligencja i SE W. s.A212/O11 30 godzin					
		9^{00} – 11^{15} Diagnostyka i naprawa urządzeń mechatronicznych W. s.14/H14 30 godzin								17^{00} – 18^{30} Techniki mechatroniczne w monitoringu W. s.A212/O11	18^{45} – 20^{15} Sztuczna int. i SE ćw. s.A204/O11	

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH PLAN

WTOREK

7^{15}-8	8^{15}-9	9^{15}-10	10^{15}-11	11^{15}-12	12^{15}-13	13^{15}-14	14^{15}-15	15^{15}-16	16^{15}-17	17^{15}-18	18^{15}-19	19^{15}-20
7^{30}–9^{00} Technologia informacyjna W s.A212/O11		9^{15}–10^{45} Technologia informacyjna W Grafika inżynierska z elementami wzornictwa s.A212/O11		11^{00}–12^{30} lab. Elektrotechnika	12^{45}–14^{15} lab. Wstęp do mechatroniki s.B12/O11							
				11^{00}–12^{30} lab. Wstęp do mechatroniki s.B12/O11	12^{45}–14^{15} lab. Elektrotechnika							
					12^{00}–14^{15} Matematyka ćw. s. 19/H14				16^{15}–17^{45} lab. Wstęp do mechatroniki s.B12/O11			
									16^{15}–17^{45} lab. Wstęp do mechatroniki s.B12/O11			
					12^{00}–14^{15} Matematyka ćw. s. 1/H14		14^{30}–16^{00} lab. Wstęp do mechatroniki s.B12/O11					
							14^{30}–16^{00} lab. Wstęp do mechatroniki s.B12/O11					
					12^{45}–14^{15} lab. Wstęp do mechatroniki s.B12/O11							
				11^{00}–12^{30} lab. Wstęp do mechatroniki s.B12/O11								
						13^{30}–15^{00} Grafika inżynierska z elem. wzornictwa ćw. s.B12/O11				17^{00}–19^{15} Matematyka ćw. s. 1/H14		
7^{30}–9^{00} Systemy komputerowego wspomagania CAD/CAE W s.D112/O11		9^{15}–10^{45} Eksploatacja maszyn W Silniki spalinowe W s.107/O13				13^{15}–20^{00} JĘZYK OBCY						
	8^{00}–10^{15} Techniki mikroprocesorowe lab. s.20/S46A				12^{15}–13^{30} Programowanie obiekt. i struktur. ćw\lab. s.E0/14/S54				16^{15}–18^{30} Programowanie obiektowe i strukturalne s.A212/O11 30 godzin			
	8^{45}–10^{15} Programowanie obiekt. i struktur. ćw\lab. s.E0/14/S54		10^{30}–12^{45} Techniki mikroprocesorowe lab. s.20/S46A									
			10^{30}–12^{00} Programowanie obiekt. i struktur. ćw\lab. s.E0/14/S54			13^{00}–15^{15} Techniki mikroprocesorowe lab. s.20/S46A						
		9^{15}–10^{45} Sztuczna inteligencja i SE lab. s.A204/O11		11^{00}–15^{00} Seminarium dyplomowe s. KMiETI/S46A 48 godzin					16^{00}–18^{15} Diagnostyka pokładowa W. s.KMiETI/S46A 30 godzin			
	8^{00}–9^{30} lab. Diag. i napr. urządz. Mechatr. s. 19/S46A			11^{00}–13^{15} Techniki mechatroniczne w monitoringu lab. s.A204/O11 30 godzin								
7^{30}–9^{00} Sztuczna inteligencja i SE lab. s.A204/O11		9^{30}–11^{00} lab. Diag. i napr. urządz. Mechatr. s. 19/S46A				13^{30}–15^{45} Techniki mechatroniczne w monitoringu lab. s.A204/O11 30 godzin						

WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ NA SEMESTR ZIMOWY

ŚRODA

7^{15}-8	8^{15}-9	9^{15}-10	10^{15}-11	11^{15}-12	12^{15}-13	13^{15}-14	14^{15}-15	15^{15}-16	16^{15}-17	17^{15}-18	18^{15}-19	19^{15}-20
	8^{00} – 9^{30} Fizyka ćw./lab. s. D0/4/S54 s. D0/5/S54	9^{35} – 11^{05} FIZYKA W s.C02/S54						15^{00} – 16^{30} Elektrotechnika W s.A212/O11				
				11^{10} – 12^{40} Fizyka ćw./lab. s. D0/4/S54 s. D0/5/S54								
					12^{45} – 14^{15} Fizyka ćw./lab. s. D0/4/S54 s. D0/5/S54							
7^{30} – 9^{00} lab. Elektrotechnika												
	8^{00} – 9^{30} Wytrzymałość materiałów W s.A212/O11	9^{45} – 11^{15} lab. Wytrzym. Mat. s. E10/O11		11^{30} – 13^{00} lab. Syst. komp. wspom. CAD/CE s.E127/O11.				15^{00} – 16^{30} Wytrzymałość materiałów ćw. s.E133/O11		16^{45} – 18^{15} lab. Inż. wytw. i CAM s.KTMiM		
		9^{45} – 11^{15} lab. Wytrzym. Mat. s. E10/O11				13^{15} – 14^{45} lab. Syst. komp. wspom. CAD/CE s.E127/O11.						
		9^{45} – 11^{15} lab. Syst. komp. wspom. CAD/CE s.E127/O11.		11^{30} – 13^{00} lab. Wytrzym. Mat. s. E10/O11				15^{00} – 16^{30} lab. Inż. wytw. i CAM s.KTMiM		16^{45} – 18^{15} Wytrzymałość materiałów ćw. s.E133/O11		
				11^{30} – 13^{00} lab. Wytrzym. Mat. s. E10/O11				15^{00} – 16^{30} lab. Syst. komp. wspom. CAD/CE s.E127/O11.			18^{30} – 20^{00} lab. Inż. wytw. i CAM s.KTMiM	
		9^{45} – 12^{30} Podstawy metrologii i sensoryka lab. s.KMiETI				13^{15} – 14^{45} lab. Wytrzym. Mat. s. E10/O11		15^{00} – 16^{30} Wytrzymałość materiałów ćw. s.E133/O11		16^{45} – 18^{15} lab. Syst. komp. wspom. CAD/CE s.E127/O11.		
						13^{15} – 14^{45} lab. Wytrzym. Mat. s. E10/O11					18^{30} – 20^{00} lab. Syst. komp. wspom. CAD/CE s.E127/O11.	
	8^{00} – 9^{30} lab. Teoria sterowania s. KEEEiA Budowa i teoria ruchu samochodów lab. s.B10/O11	9^{45} – 11^{15} Podstawy konstrukcji maszyn W s.D112/O11		11^{30} – 13^{00} Budowa i teoria ruchu samochodów W s.B10/O11				15^{00} – 16^{30} Technika mikroprocesorowa W Teoria sterowania W s.D112/O11		16^{45} – 18^{15} Robotyka W Modelowanie układów mechatr. W (s. MP) s.D112/O11		
				11^{30} – 13^{00} lab. Teoria sterowania s. KMiETI								
						13^{15} – 14^{45} lab. Teoria sterowania s. KMiETI						
					12^{30} – 15^{00} Układy sterowania i komunikacji w pojazdach i maszynach roboczych W s.20/S46A 30 godzin			15^{15} – 16^{30} Układy sterowania i komunikacji w maszynach roboczych lab. s.KMiETI 30 godzin				
		9^{00} – 13^{00} Seminarium dyplomowe s. KMiETI/S46A 48 godzin										

ROK AKADEMICKI 2015 / 2016

CZWARTEK

7^{15}-8	8^{15}-9	9^{15}-10	10^{15}-11	11^{15}-12	12^{15}-13	13^{15}-14	14^{15}-15	15^{15}-16	16^{15}-17	17^{15}-18	18^{15}-19	19^{15}-20
	8^{00}–9^{30} Nauka o materiałach W s.D112/O11		10^{00}–12^{15} Matematyka ćw. s. 19/H14					15^{00}–16^{30} Grafika inżynierska z elem. wzornictwa ćw. s.B12/O11				
		9^{45}–11^{15} lab. Elektrotechnika		11^{30}–13^{00} lab. Elektrotechnika		13^{15}–14^{45} Grafika inżynierska z elem. wzornictwa ćw. s.A109/O11						
				11^{30}–13^{00} Grafika inżynierska z elem. wzornictwa ćw. s.A109/O11		13^{15}–14^{45} lab. Elektrotechnika						
		9^{45}–11^{15} Grafika inżynierska z elem. wzornictwa ćw. s.B12/O11			12^{30}–14^{45} Matematyka ćw. s. 19/H14							
									16^{15}–17^{45} lab. s.KTMiM Nauka o materiałach			
											18^{00}–19^{30} lab. s.KTMiM Nauka o materiałach	
	8^{00}–11^{00} Podst. metrologii i sensoryka lab. s.KMiETI			11^{30}–13^{00} Elektronika W s.A212/O11		13^{15}–14^{45} Mechanika techniczna W s.14/H14		15^{00}–16^{30} Mechanika techniczna ćw. s.19/H14				
									16^{45}–18^{15} Mechanika techniczna ćw. s.19/H14			
											18^{30}–20^{00} Mechanika techniczna ćw. s.19/H14	
												18^{45}–20^{15} Modelowanie i symul. w dyn masz ćw. s.E131/O11
				11^{00}–12^{30} Modelowanie układów mechatr. lab. s. KMiETI								
		9^{15}–10^{45} Modelowanie układów mechatr. lab. s. KMiETI		11^{00}–12^{30} PKM proj. s.E131/O11								
		9^{00}–11^{15} Optoelektronika i sensoryka W s.E212/O11 30 godzin		11^{30}–13^{00} lab. Optoelektr. i sensor. s.A219/O11		13^{15}–14^{45} lab. Optoelektr. i sensor. s.A219/O11		15^{00}–16^{30} lab. Optoelektr. i sensor. s.A219/O11				
									16^{45}–18^{15} lab. Optoelektr. i sensor. s.A219/O11			

PIĄTEK

7^{15}-8	8^{15}-9	9^{15}-10	10^{15}-11	11^{15}-12	12^{15}-13	13^{15}-14	14^{15}-15	15^{15}-16	16^{15}-17	17^{15}-18	18^{15}-19	19^{15}-20
	8^{00} – 9^{30} lab. s.KTMiM Nauka o materiałach					13^{15} – 14^{45} Technologia informacyjna ćw. s.B203/O11						
		9^{45} – 11^{15} lab. s.KTMiM Nauka o materiałach										
	8^{00} – 9^{30} Technologia informacyjna ćw. s.B203/O11			11^{30} – 13^{00} lab. s.KTMiM Nauka o materiałach								
						13^{15} – 14^{45} lab. s.KTMiM Nauka o materiałach						
				11^{30} – 13^{00} Technologia informacyjna ćw. s.B203/O11				15^{00} – 16^{30} lab. s.KTMiM Nauka o materiałach				
									16^{45} – 18^{15} lab. s.KTMiM Nauka o materiałach		18^{30} – 20^{00} lab. Elektrotechnika	
		9^{45} – 11^{15} Technologia informacyjna ćw. s.B203/O11		~~11^{45} – 13^{15} lab. Wstęp do mechatroniki s.KMiETI~~		~~13^{30} – 15^{00} Fizyka ćw./lab. s. D0/4/S54 s. D0/5/S54~~			16^{45} – 18^{15} lab. Elektrotechnika		18^{30} – 20^{00} lab. s.KTMiM Nauka o materiałach	
	8^{00} – 9^{30} lab. Elektrotechnika			~~11^{45} – 13^{15} lab. Wstęp do mechatroniki s.KMiETI~~								
			~~10^{00} – 11^{30} lab. Wstęp do mechatroniki s.KMiETI~~	~~11^{45} – 13^{15} Fizyka ćw./lab. s. D0/4/S54 s. D0/5/S54~~				15^{00} – 16^{30} Technologia informacyjna ćw. s.B203/O11				
		~~9^{15} – 10^{45} Automatyka W Podstawy metrologii i sensoryka W s. 107/O13~~		11^{00} – 12^{30} Inżynieria wytwarzania i CAM W s. 107/O13								
						12^{45} – 14^{15} lab. Inż. wytw. i CAM						
						12^{45} – 15^{45} Podstawy metrologii i sensoryka W s.B12/O11						
							14^{30} – 16^{00} lab. Inż. wytw. i CAM					
									16^{15} – 17^{45} lab. Inż. wytw. i CAM			
~~7^{30} – 9^{00} Modelowanie i symulacja w dynamice maszyn W s.A212/O11~~		~~9^{15} – 10^{45} Modelowanie i symul. w dyn masz. ćw. s.E133/O11~~										
				~~11^{00} – 12^{30} Modelowanie i symul. w dyn masz. ćw. s.E133/O11~~			~~14^{30} – 16^{00} Modelowanie i symul. w dyn masz. lab. s.E131/O11~~					
						~~12^{45} – 14^{15} Modelowanie i symul. w dyn masz. ćw. s.E133/O11~~			~~16^{15} – 16^{45} Modelowanie i symul. w dyn masz. lab. s.E131/O11~~			
				11^{30} – 15^{30} Seminarium dyplomowe s. 2/H14 48 godzin								